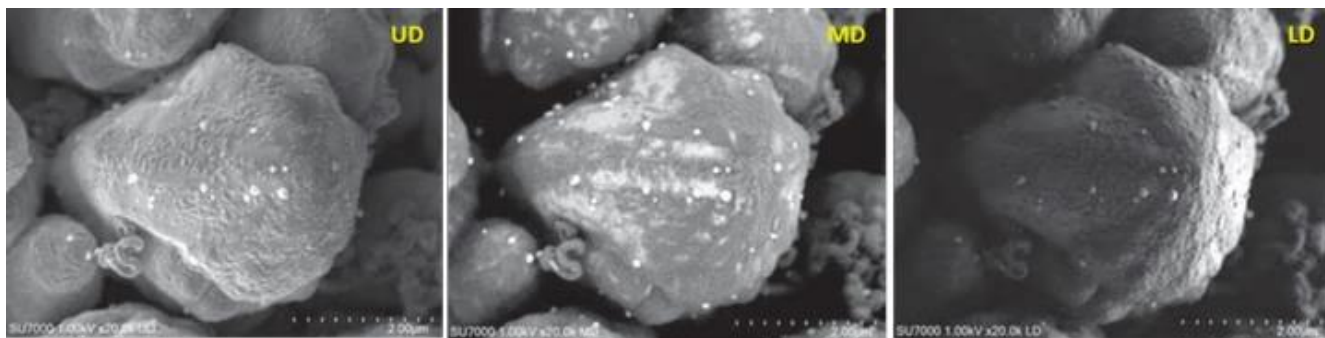




**Πρόσκληση σε Ημερίδα Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 με θέμα:
Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Προετοιμασία Δειγμάτων**



Πρόσκληση

Με χαρά σας προσκαλούμε στην ημερίδα, την οποία διοργανώνουμε την **Τρίτη 19 Φεβρουάριου 2019**, στην οποία θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες σχετικά με την απεικονιστική της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, τη στοιχειακή ανάλυση και την προετοιμασία δειγμάτων για εφαρμογές βιοεπιστημών και επιστήμης των υλικών.

Λίστα ομιλητών

Yu Sugimoto

Hitachi High-Technologies Europe GmbH

Soto Nakatsuru

Hitachi High-Technologies Europe GmbH

Andreas Nowak

Leica Microsystems GmbH

Cristian Vailati

Bruker

Γενικές πληροφορίες

Χώρος Διεξαγωγής: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ – Τζαβέλλα 9, Αίθουσα Σεμιναρίων 3^{ος} όροφος, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

Εγγραφή

Η εγγραφή είναι **δωρεάν**. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις συμμετοχής έως **10/2** στην κα Χαλάτση (mchalatsi@analytical.gr, 210-6748973 (εσωτ.853)).

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Πρόγραμμα Ημερίδας

9:00	Καλωσόρισμα
9:10	Hitachi compact and high performance SEMs
9:40	Hitachi 's latest FE-SEM technology and its application
10:40	Leica microsystems - Industrial Samples Preparation. Techniques for SEM – EBSD / TEM investigation
11:20	Διάλειμμα - Καφές
11:40	Bruker Microanalysis: unique solutions for Electron Microscopy
12:20	Hitachi complementary sample preparation methods
13:00	Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα
14:00	Hitachi's life science electron microscope applications
14:40	Leica microsystems - TEM / SEM Sample Preparation Techniques – moving from room temperature to CRYO!
15:20	Ερωτήσεις / Σύνοψη
16:00	Λήξη Ημερίδας